

EPMA・表面分析 ユーザーズミーティング

プログラム

09: 30～	受付	
10: 00～10: 10	開会挨拶	
10: 10～10: 40	WDSスペクトラマップ分析の紹介	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット SA技術開発部 縄船 泰輝 / 加藤 光樹
10: 40～11: 15	公設試験場における EPMAでの解析事例	福島県ハイテックプラザ 橋本 政靖 様
11: 15～11: 50	EPMA分析を活用した溶接部における高温破壊挙動の調査	国立大学法人大阪大学 山下 正太郎 様
11: 50～12: 15	昼食	
12: 15～13: 00	実機・ポスター展示	
13: 00～13: 30	Augerを用いたスペクトルの取得について	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット SA技術開発部 伊木田 木の実
13: 30～14: 00	XPSを用いた粉体分析を行う方へ ～各種試料固定方法のコツ紹介～	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット SA技術開発部 村谷 直紀
14: 00～14: 35	次世代キャパシタの開発における高速蓄電ナノ材料の構造評価	国立大学法人東京農工大学 直井 勝彦 様
14: 35～15: 05	休憩 / 実機・ポスター展示	
15: 05～15: 40	たかが元素分析 されど元素分析！ ～研究室での分析事例紹介～	早稲田大学 長瀧 篤子 様
15: 40～16: 10	現場で使える EPMAテクニック	日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション推進部 土門 武
16: 10～16: 20	閉会挨拶	
16: 20～17: 30	懇親会 / 実機・ポスター展示	

*プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。